PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

61-075235

(43)Date of publication of application: 17.04.1986

(51)Int.CI.

GO1N 21/55 GO1N 25/66

(21)Application number: 59-197343

_ _ _

(71)Applicant:

RIKAGAKU KENKYUSHO

(22)Date of filing:

20.09.1984

(72)Inventor:

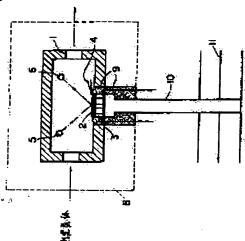
FURUICHI AKIO

(54) DEW POINT DETECTOR

(57)Abstract:

PURPOSE: To expand the measuring range, by providing a radiator means on the high temperature side of a thermoelectric cooling element with the low temperature side thereof facing the inside of a detecting container in an insulation means while light irradiates a mirror provided on the low temperature side thereof from a light emitting element and the reflected light is received with a light receiving element.

CONSTITUTION: When the temperature of a detecting container 1 is 80° C while the temperature near a radiation fin 11 is 20° C, the temperature of a mirror 4 is 60° C with no current flowing to a thermoelectric cooling element 3 but goes down to min. 21° C with current flowing thereto. The temperature of the mirror 2 can be raised over 62° C by inverting the polarity of the potential to be applied to the element 3. Therefore, the measuring range is between the temperature 80° C of the container 1 and the min. temperature 21° C of the mirror 2. Moreover, when the temperature of the container 1 is 90° C and 70° C, the temperature of the mirror 2 can be cooled down to 28° C and 15° C respective ly thereby expanding the measuring range to 62° C and 55° C respectively.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

-

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office



⑲ 日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

@ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭61-75235

@int_Cl_1

識別記号

厅内整理番号

❸公開 昭和61年(1986)4月17日

G 01 N 21/55 25/66 A - 7458 - 2G 6656 - 2G

審査請求 未請求 発明の数 1 (全4頁)

◎ 発明の名称 露点検出器

②特 願 昭59-197343

②出 願 昭59(1984)9月20日

砂発 明 者 古 市 昭 夫 和光市広沢 2番1号 理化学研究所内

①出 願 人 理 化 学 研 究 所 和光市広沢 2番1号

19代理人 弁理士中村 稔 外3名

я **ж**

1.発明の名称

露点検出器

2. 特許請求の範囲

測定気体が流入される検出容器、

この検出容器を保温する保温手段、

前記検出容器とは熱絶縁されており、前記検出容器内方に低温側が向けられた熱電冷却素子、

- この熱電冷却素子の低温側に設けられた鏡、
- この鏡の温度を検出する温度検出素子、

前記鏡に光を照射する発光素子、

この発光素子から照射され、前記鏡によって反射された光を受光する受光素子、及び

前記熱電冷却素子の高温側に熱的に接続され、 前記高温側に発生する熱を放散させる放熱手段からなる露点検出器。

3. 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本発明は露点検出器、特に検出容器中に設置された鏡の面が結びする温度を測定することにより、 検出容器中に流入される気体の露点を検出する露 点検出器に関する。

(従来の技術)

 この鏡 2 には発光ダイオード等の発光素子 5 からの光が照射され、鏡 2 の面が結構してい場っないな反射光が受光素子 6 に受光されるようになななを光される。従って、受光素子 6 によって一所ののたりで、鏡 2 の結構によって得られなくなのを時によいる鏡 2 の温度が測定気体の露点を直示する。低湿度における鏡 2 の違点を直示する。低湿 関定 おび自動制御ができる等の利点を有している。

(発明が解決しようとする問題点)

理点の測定下限は熱電冷却素子の低温側を存却できるかによって決まる。従来の存露においては、熱電冷却素子の高温側を存在を設めては、熱電冷却素子の高温側に発着され、高温側に発生を放放して、熱性ないでは、熱電を表子の高温側によって、熱電を表子ので、高温側が例えば25℃であるとするので、高温側が例えば25℃であるとする。

熱電冷却素子の高温側即ち検出容器の温度を測定中に変化させることは全く非現実的である。

本発明の目的は、測定範囲がより広い露点検出 器を提供することにある。

(問題点を解決するための手段)

本発明は、検出容器を保温手段により露点温度 以上に保温し、熱電冷却素子を保温手段に熱絶縁 して取り付け、熱電冷却素子の高温側に発生する 熱を放熱手段により放散するようにしたことを特 徹とする。

(作用)

本発明においては、熱電冷却素子が検出容器とは無絶縁されているので、検出容器と熱電冷却素子の高温側とをそれぞれ独立して加熱、冷却することができるので、露点の測定範囲が拡がる。

(実施例)

以下、本発明の露点検出器を実施例に基づいて 説明する。第1図は本発明の一実施例の概略図で ある。

検出容器 1 は保温槽 8 に入れられており、検出

と、低温側は-15でまで冷却可能であり、測定 範囲は25℃~-15℃となる。より低い露点を 側定する場合は、熱電冷却素子の高温側を冷却水 等を用いてより低温にすればよいが、このように して熱電冷却素子の高温側を冷却すると、検出容 器までも冷却されることになる。露点の測定上限 は検出容器の温度によって決まるので、測定範囲 自体は広くならず、測定範囲がシフトするのみで ある。また、測定気体の露点が室温より高い場合 は検出容器をこの露点温度以上に保温する必要が ある。例えば、最高露点が80℃の気体を測定す るには検出容器は80で以上にする必要があるが、 この場合の測定範囲も80°~40℃であり、測 定範囲がシフトしただけである。 40 ℃以下の露 点を測定する場合は、熱電冷却素子の高温側即ち 検出容器の温度を下げればよいが、変動する露点 を連続的に測定する場合前もってこの変動を予測 することは不可能に近い。また、検出容器をも含 めた熱容量の大きなものの温度を急峻に変化する ことはできないので、従来の露点検出器において、

容器1は、この検出容器1に流入される測定気体 の露点以上の温度に保温される。熱電冷却素子3 が断熱材9により検出容器1に熱的に絶縁され、 低温側が検出容器1内方に向けられて取り付けら れている。熱電冷却素子3の低温側には鏡2が設 置されており、鏡2に熱電冷却素子3によって冷 却されるようになっている。この鏡 2 には発光素 子5によって光が照射される。発光素子5によっ て照射されかつ鏡2によって反射された光は受光 秦子6によって受光されるようになっている。然 電冷却素子3の高温側には銅、アルミニウム、ヒ ートパイプ等の熱伝導体10の一方の端部が熱的 に接続されており、この熱伝導体10の他方の端 部には本実施例においては放熱フィン11が接続 されており、熱電冷却素子3の高温側に発生する 熱が放散されるようになっている。即ち、本実施 例において放熱手段は放熱フィン11と熱伝導体 10とからなるが、この熱伝導体10は保温槽8 から図示されるように熱的に絶縁されていること が好ましい。放熱フィン11の代わりに水等の冷

媒を用いることにより効率よく熱電冷却素子3の高温側の熱を放散することができる。鏡2の温度が温度検出素子4によって検出されることは従来技術と同じである。

このように構成された露点検出器において、検 出容器の温度が80℃、放熱フィン11近傍の温 度が20℃の場合、熱電冷却素子3に電流を流さ ない状態で鏡4の温度は62℃、電流を流した状 態で鏡2の温度は最低21でまで低下した。 熱電 冷却素子 3 に印加する電位の極性を反転するとこ れにともなって低温側と高温側が反転するので、 鏡2の温度を62で以上にすることができる。従 って、測定範囲は検出容器1の温度80℃と鏡2 の最低温度21でとの間である。検出容器1の温 度が90℃、70℃のとき鏡2の温度はそれぞれ 28℃、15℃まで冷却可能となり、測定範囲も それぞれ62度、55度となる。これらの結果は、 低温側と高温側との温度差が最大40度の熱電冷 却素子を使用しても55度から60度以上の広い 温度範囲にわたって露点の検出が可能となったこ

第2図は従来の露点検出器の概略図。

1・・・検出容器、2・・・鏡、3・・・熱電冷却素子、4・・・温度検出素子、5・・・発光素子、6・・・受光素子、7・・・放熱フィン、8・・・保温槽、9・・・断熱材、10・・・熱伝導体、11・・・放熱フィン。

とを示している。

なお、上記実施例においては、保温手段として 検出容器全体を包囲する保温槽が使用されたが、 保温槽以外であっても、検出容器を一定の温度に 加熱保持することのできるものであればいかなる 手段をも使用できることは言うまでもない。また、 放熱手段としても、熱伝導体を用いずに、放熱フィン等を直接検出容器あるいは熱電冷却素子の高 温側に取り付けるようにしてもよい。

(発明の効果)

以上詳細に説明したように、熱電冷却素子が検出容器に熱絶縁して取付けられているので、熱電冷却素子の冷却能力以上にわたって測定気体の露点を検出することができる。従って、経時変化する気体の露点を連続的に検出することができるので、結果として紙、繊維等の製品品質がより向上される。

4. 図面の簡単な説明

第1図は本発明の露点検出器の一実施例の概略 図、

